

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Substrat PET [16].	8
Tabel 2.2 Karakteristik Substrat SiO ₂ [21].	10
Tabel 2.3 Kecepatan Putar <i>Spin Coating</i> [17].	12
Tabel 4.1 Variasi kecepatan waktu putar <i>spin coating</i> 100,120, 160 & 60 (s). ...	24
Tabel 4.2 Variasi kecepatan waktu putar <i>spin coating</i> 60, 60, 100 & 60 (s).	27
Tabel 4.3 Persentase Kandungan Unsur sampel MoS ₂ pada substrat ITO.	42
Tabel 4.4 Parameter <i>spin coating pick dwell</i> 1, ukuran sampel MoS ₂ /PET, hambatan dan hasil perhitungan resistivitas.	42
Tabel 4.5 Parameter <i>spin coating pick dwell</i> 2, ukuran sampel MoS ₂ /PET, hambatan dan hasil perhitungan resistivitas.	427
Tabel 4.6 Parameter <i>spin coating pick dwell</i> 1, ukuran sampel MoS ₂ /SiO ₂ , hambatan dan hasil perhitungan resistivitas.	42
Tabel 4.7 Parameter <i>spin coating pick dwell</i> 2, ukuran sampel MoS ₂ /SiO ₂ , hambatan dan hasil perhitungan resistivitas.	42